(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-108534 (P2000-108534A)

(43)公開日 平成12年4月18日(2000.4.18)

(51) Int.Cl.'

識別配号

FI

テーマコード(参考) 2H114

B41N 1/08

B41N 1/08

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平10-280031

(71)出願人 000005201

(22)出願日

平成10年10月1日(1998.10.1)

富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中紹210番地

(72)発明者 澤田 宏和

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写

真フイルム株式会社内

(72)発明者 榊 博和

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写

真フイルム株式会社内

(74)代理人 100073874

弁理士 萩野 平 (外4名)

Fターム(参考) 2H114 AAO4 AA14 DAO4 DA15 DA64

EA01 EA04

(54) 【発明の名称】 平版印刷版用支持体

(57)【要約】

【課題】 電気化学的粗面化処理により効率良く得られ、またその時の電解条件によらず常に均一なビットが形成され、印刷性能に優れる平版印刷版用支持体を提供する。

【解決手段】 Fe:0.05~0.5wt%、Si:0.03~0.15wt%、Cu:0.006~0.03wt%、Ti:0.010~0.040wt%を含有し、かつ表面から深さ2μmまでの表層部のCu濃度が前記表層部よりも深い領域のCu濃度に比べて20ppm以上高いアルミニウム合金板からなることを特徴とする平版印刷版用支持体。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 Fe:0.05~0.5wt%、Si: 0. 03~0. 15wt%, Cu: 0. 006~0. 03 wt%、Ti:0.010~0.040wt%を含有し、か つ表面から深さ2μmまでの表層部のCu 濃度が前記表 層部よりも深い領域のCu 濃度に比べて20ppm以上 高いアルミニウム合金板からなることを特徴とする平版 印刷版用支持体。

1

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は平版印刷版用支持体 に関し、特に電気化学的粗面化処理により効率よく均一 な電解粗面化ピットが形成され、印刷性能に優れた平版 印刷版用支持体に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、平版印刷版用支持体としてア ルミニウム合金板が用いられている。そして、このアル ミニウム合金板は、感光層との密着性及び非画像部の保 水性を付与するために粗面化処理が施される。粗面化方 法としては、従来から、ボールグレインやブラシグレイ ン等の機械的粗面化法、塩酸や硝酸等を主体とする電解 液を用いてアルミニウム合金板の表面を電解研磨する電 気化学的粗面化法、酸溶液によりアルミニウム合金板の 表面をエッチングする化学的粗面化法等が知られている が、近年では、電気化学的粗面化法により得られた粗面 はピット(凹凸)が均質で、印刷性能に優れることか ら、この電気化学的粗面化法と他の粗面化方法とを組合 わせて粗面化するととが主流になってきている。

【0003】しかしながら、この電気化学的粗面化処理 においても、用いるアルミニウム合金板によっては、処 30 の、Fe: 0.05~0.5 wt%、Si: 0.03~ 理効率が低くかったり、ピットの形成状態に差が生じて 均質な粗面が得られないことがある。そこで、電気化学 的粗面化処理の効率の向上や粗面の均一化を目的とし て、アルミニウム合金組成からの検討が種々されてい る。例えば、特開平9-316582号公報には、F e: 0. 20~0. 6wt%, Si: 0. 03~0. 1wt %, Zn: 0. 04~0. 1wt%, Cu: 0. 03wt% 以下含有し、かつZnとFeとの濃度比〔Zn〕/〔F e]が0.2以上であるアルミニウム合金板が記載され ている。また、特開平9-279272号公報には、F 40 $e: 0. 20 \sim 0. 6 \text{ wt}$ %, $Si: 0. 03 \sim 0. 15$ wt%, Ti:0.005 \sim 0.05wt%, Ni:0.0 05~0.20wt%含有し、かつ前記元素の金属間化合 物がA1の他にFe:20~30wt%、Si:0.3~ 0. 8wt%、Ni: 0. 3~10wt%含有するアルミニ ウム合金板が記載されている。また、特開平3-177 528号公報には、Si:0.03~0.30wt%、F $e: 0. 1\sim 0. 5wt\%, Cu: 0. 001\sim 0. 03$ wt%, Ga: 0. 005~0. 020wt%, Ni: 0.

%含有するアルミニウム合金板が記載されている。ま た、アルミニウム合金板の表層部分(表面から深さ数 μ m程度の領域)の合金組成からも検討されており、例え ば特開平10-204567号公報には、Fe:0.2 $0 \sim 0.6 \text{ wt\%}$, S i : 0. 0 3 $\sim 0.15 \text{ wt\%}$, T i:0.005~0.05wt%含有し、かつその表面か ら3 μmの深さまでの表層部のSi濃度は全体のSi濃 度よりも0.01~0.17wt%高く、またこの表層部 がSiを0.05~0.2wt%含有するアルミニウム合 10 金板が記載されている。

2

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の ようにアルミニウム合金組成を規定した場合には、目的 とする効果を得るためにはZnやNi等の有効元素を多 量に添加する必要があり、また複数種の添加元素が必要 となることから、コスト高を招く。また、アルミニウム 合金板の表層部分のSi濃度を高めた場合には、非画像 部のインキ汚れが発生し易く、画質の面で問題がある。 更に、電気化学的粗面化処理においては、供給電気量等 の電解条件によって、形成されるピットの大きさや形 状、分布等が異なることから、実際の処理に際して最適 な電解条件の厳密な制御、管理も必要である。 【0005】本発明はこのような状況に鑑みてなされた

ものであり、電気化学的粗面化処理により効率良く、し かも電解条件によらず常に均一なピットが形成可能で、 印刷性能に優れる平版印刷版用支持体を提供することを 目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記の目的は、本発明 0. 15wt%, Cu: 0. 006~0. 03wt%, T i:0.010~0.040wt%を含有し、かつ表面か ら深さ2μmまでの表層部のCu 濃度が前記表層部より も深い領域のCu濃度に比べて20ppm以上高いアル ミニウム合金板からなることを特徴とする平版印刷版用 支持体により達成される。本発明の平版印刷版用支持体 は、用いるアルミニウム合金板が特定の合金組成を有す るとともに、表層部のCu濃度がそれより深い領域のC u 濃度よりも20ppm以上高いことにより、電気化学 的粗面化処理におけるビッティング反応の反応起点がま ばらに分散するとともに、ピッティング反応が進行を続 けたとしても、表層部よりも深い領域ではCu濃度が低 いためにピットの必要以上の成長が抑制されて、均一な ピットが形成される。しかも、このようなピットの成長 の抑制は、電解条件によらず同様に行われる。

[0007]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明 する。本発明の平版印刷版用支持体において、Feは 0.05~0.5wt%が添加される。Feは支持体の強 001~0.03wt%、Ti:0.002~0.05wt 50 度に大きく影響を与えるため、含有量が0.05wt%未 満では、機械的強度が低く過ぎて平版印刷版として印刷 機の版胴に取り付ける際に、版切れを起としやすくな る。特に、機械的強度を重視する場合には、0.2 wt% 以上とすることが望ましい。一方、含有量が 0.5 wt% を越えると、必要以上の高強度となり、平版印刷版とし て印刷機の版胴に取り付ける際にフィットネス性が劣る ようになり、印刷中に版切れを起こしやすくなるので望 ましくない。好ましい上限は、0.4wt%である。但 し、校正刷り用途に使う印刷版の場合は、これらフィッ トネス性や強度に関する制約は重要でなくなる。

【0008】Siは原材料であるAl地金に不可避不純 物として含有されているため、原材料差によるバラツキ を防ぐため、意図的に微量添加されることが多い。その 際、Si含有量が多すぎると、単体Siの形で存在する Siの割合が高くなり、印刷版の非画像部でのインキ汚 れが発生しやすくなることが知られている。本発明にお いては、Si含有量が0.15wt%を越える場合に非画 像部が汚れやすくなる。一方、原材料によっては既に 0.03 wt%以上の含有量を持つ場合があるため、これ 未満の数値は現実的でない。また、SiはAl-Fe-Si系金属化合物を形成して電解粗面を均一化する効果 があり、従って含有量が0.03 wt%未満では、この効 果が得られない。更に、含有量として0.03wt%未満 を維持するためには、高価な高純度A 1 地金を必要とす るためこの点からも現実的でない。従って、Siの含有 量は0.03~0.15wt%、好ましくは0.06~ 0. 10 wt%とする。

【0009】Tiは従来より鋳造時の結晶組織を微細に するために添加される元素であり、本発明においては、 Ti含有量が0.01~0.04wt%、好ましくは0. 015~0.03wt%となるように、Al-Ti合金あ るいはAl-B-Ti合金の形で添加される。Ti添加 量が0.04wt%を越える場合には、電気化学的粗面化 処理においてピットを形成する際の表面酸化皮膜の抵抗 が過小となるため、均一なピットが形成されなくなると いう不具合が生じる。一方、添加量が0.01wt%未満 では、鋳造組織が微細化されないために、種々の工程を 経て0.1~0.5mmの厚みに仕上げた後も、粗大な鋳 造組織の痕跡が残とり、外観に著しい不良を生じるとい う不具合がある。

【0010】Cuは本発明にとって非常に重要な元素で ある。電気化学的粗面化処理は、通常酸性の電解液中で 交流電流を通電することで、Alの溶解反応(ピッティ ング)と、この溶解で生じた成分が溶解反応部に再付着 するスマット付着反応とが交流のサイクルに従って交互 に発生する。この繰り返しによって、A1の表面には、 特定の場所に溶解反応が集中することなく、均一な凹部 (ピット)を全面に設けることが出来る。しかし、Cu の量が0.006wt% (60ppm) 未満では、その溶 解反応時に表面酸化皮膜の抵抗が過小となるため、均一 50 とする。熱間圧延の開始温度としては、350~500

なピットが形成されず、0.03wt% (300ppm) を越える場合には、逆に溶解反応の際の表面酸化皮膜の 抵抗が過大となるため、粗大なピットが生成されやすく なる。このピット生成の均一さは、優れた印刷適性を得 るために不可欠な項目である。更に、本発明において は、アルミニウム合金板の表面から深さ2 µmまでの表 層部のCu 濃度が、それよりも深い領域のCu 濃度より も20ppm以上高いことを特徴とする。これにより、 電解粗面化時に起こるピッティング反応の反応起点をま 10 はらに分散させることが出来る一方で、ピッティング反 応が進行しても、表層部よりも深い位置に達すると、そ の部分ではCu濃度が低いために過大なビットの発生が 抑制されるというメリットを生むことが出来る。また、 表層部の深さが浅いほど、ピットの成長がより早期に抑 えられることから、本発明においては表層部の深さを 1. 5μmまでとするのがより好ましい。従って、本発 明においてCuは、全ての領域で、0.006~0.0 3wt%、好ましくは0.01~0.025wt%含まれ、 かつ表層部2μm以内(より好ましくは、深さ1.5μ m以内)の濃度がそれよりも深い領域の濃度に比べて2 Oppm以上、好ましくは30ppm以上高い。尚、上 記合金組成において、残部はアルミニウム及び不可避不 純物である。

【0011】上記のアルミニウム合金板を得るには、例 えば下記の方法が採用できる。先ず、所定の合金成分に 調整したアルミニウム合金溶湯を常法に従い清浄化処理 を施し、鋳造する。清浄化処理には、溶湯中の水素など の不要なガスを除去するために、フラックス処理、Ar ガス、C1ガス等を使った脱ガス処理や、セラミックチ 30 ューブフィルタ、セラミックフォームフィルタ、等のい わゆるリジッドメディアフィルターや、アルミナフレー ク、アルミナボール等を遮材とするフィルタや、グラス クロスフィルター等を使ったフィルタリング。あるい は、脱ガスとフィルタリングを組み合わせた処理が行わ

【0012】次いで、上記溶湯を鋳造する。鋳造方法に 関しては、DC鋳造法に代表される、固定鋳型を用いる 方法と、連続鋳造法に代表される、駆動鋳型を用いる方 法とがあり、何れの方法も可能である。例えばDC鋳造 40 を行った場合、板厚300~800mmの鋳塊が製造でき る。その鋳塊は、常法に従い、面削により表層の1~3 Omm、望ましくは、1~10mmが切削されるが、その切 削量により、表層部及びそれより深い領域のCu濃度を 所定の値に調整できる。その後、必要に応じて、均熱化 処理が行われる。均熱化処理を行う場合、金属間化合物 が粗大化してしまわないように、450~620℃で1 時間以上、48時間以下の熱処理が施される。1時間よ り短い場合は、均熱化処理の効果が不十分となる。次い で、熱間圧延、冷間圧延を行って、アルミニウム圧延板 ℃の範囲とする。冷間圧延の、前、または後、またはその途中において中間焼鈍処理を施しても良い。この場合の中間焼鈍条件は、バッチ式焼鈍炉を用いて280℃~600℃で2~20時間、望ましくは、350~500℃で2~10時間加熱する方法や、連続焼鈍炉を用いて400~600℃で360秒以下、望ましくは、450~550℃で120秒以下の加熱処理が採用できる。連続焼鈍炉を使って、10℃/秒以上の昇温速度で加熱すると、結晶組織を細かくすることもできる。

【0013】 ことまでの工程により、アルミニウム合金 10 板の表層部のCu 濃度を、それよりも深い領域のCu 濃度よりも20ppm以上高くすることができる。そして、所定の厚さ、例えば0.1~0.5 mmに仕上げられたアルミニウム合金板は、更にローラレベラ、テンションレベラ等の矯正装置によって平面性を改善しても良い。また、板巾を所定の巾に加工するため、スリッタラインを通すことも通常行われる。

【0014】とのようにして作られたアルミニウム合金 板は、次いで平版印刷版用支持体とするために粗面化処 理が施される。上述したように、本発明のアルミニウム 20 合金板は電気化学的粗面化処理に適しており、従って、 粗面化処理として電気化学的粗面化処理と、機械的粗面 化処理及び/または化学的粗面化処理とを適宜組み合わ せることが好ましい。電気化学的粗面化処理は、アルミ ニウム合金板の表面に微細な凹凸を付与することが容易 であるため、印刷性の優れた平版印刷版を作るのに適し ている。この電気化学的粗面化処理は、硝酸または塩酸 を主体とする水溶液中で、直流又は交流を用いて行われ る。この粗面化により、平均直径約0.5~20 µmの クレーターまたはハニカム状のピットをアルミニウム表 30 面に30~100%の面積率で生成することが出来る。 ことで設けたピットは、印刷版の非画像部の汚れ難さと 耐刷力を向上する作用がある。

【0015】この電気化学的粗面化処理では、十分なビットを表面に設けるために必要なだけの電気量、即ち電流と通電時間との積が電気化学的粗面化処理における重量な条件となる。より少ない電気量で十分なビットを形成できることは、省エネの観点からも望ましい。本発明においては、上述したように表層部とそれより深い領域のCu濃度を規定したことにより、電解条件にかかわら40ずに均一なビットを形成可能であり、少ない電気量で処理しても十分なビットを形成できる。

【0016】とれと組み合わされる機械的粗面化処理は、アルミニウム合金板表面を、一般的には平均表面粗さの、 $35\sim1$. 0μ mとする目的で行われる。本発明においては、この機械的粗面化処理の諸条件は特に制限されるものではないが、例えば特開平6-135175号公報、特公昭50-40047号公報に記載されている方法に従って行うことができる。また、化学的粗面化処理を行い、来洗後、電気化学的粗面化処理で生じたスマットを行る方法に従って行うことができる。また、化学的粗面化处理で生じたスマットを行い、水洗後、電気化学的粗面化処理で生じたスマットを行い、水洗後、電気化学的粗面化処理で生じたスマットを行い、水洗後、電気化学的粗面化処理で生じたスマットを行い、水洗を繰した上で、SEM(走査型電子顕微鏡)を発生も特に制限されるものではなく、公知の方法に従う 50 用いてビットを観察し、その均一性を評価した。なお、

ことができる。

【0017】上記の粗面化処理に引き続き、通常はアルミニウム合金板の表面の耐磨耗性を高めるために陽極酸化処理が施されるが、本発明においても陽極酸化処理を施すことが好ましい。この陽極酸化処理に用いられる電解質としては多孔質酸化皮膜を形成するものならば、いかなるものでも使用することができる。一般には硫酸、リン酸、シュウ酸、クロム酸、またはそれらの混合液が用いられる。それらの電解質の濃度は電解質の種類によって適宜決められる。陽極酸化の処理条件は用いる電解質によって変わるので一概に特定し得ないが、一般的には電解質の濃度が1~80 wt%、液温は5~70℃、電流密度1~60 A/d m²、電圧1~100 V、電解時間10秒~300秒の範囲にあれば適当である。

6

[0018] また、印刷時の汚れ性能を向上するため、電気化学的粗面化処理及び水洗を行った後、アルカリ溶液で軽度のエッチング処理を行ってから水洗しH,S〇。溶液でデスマットを行った後水洗し、引き続きH,S〇。溶液中で直流電解を行って陽極酸化皮膜を設けてもよい。更に、必要に応じて、シリケート等による親水化処理を施してもよい。

【0019】以上のようにして本発明の平版印刷版用支持体が得られるが、この支持体はビットが均一に形成されており、ストリークや面質ザラツキ等の面状不良も無く、平版印刷版とした時に良好な画質が得られる。尚、平版印刷版とするには、表面に感光材を塗布・乾燥して感光層を形成すればよい。感光材は特に限定されるものではなく、通常、感光性平版印刷版に用いられているものを使用できる。そして、リスフィルムを用いて画像を焼き付け・現像処理、ガム引き処理を行うことで、印刷機に取り付け可能な印刷版とすることができる。また、高感度な感光層を設けると、レーザを使って画像を直接焼き付けることも出来る。

[0020]

[実施例] Fe:0.3wt%、Si:0.07wt%、Cu:0.015wt%、Ti:0.025wt%を含むAl溶湯を用いて、DC鋳造法にて鋳塊を作製した。鋳塊の表面は常法に従って面削加工が行われるが、この際、面削する量を変えることで、実施例及び比較例に用いるアルミニウム合金板を作成した。面削以降の工程は、均熱処理、熱間圧延処理、冷間圧延処理、中間焼鈍処理、矯正を適宜行って、0.24mm厚みの板にした。実施例及び比較例に用いたアルミニウム合金板は、それぞれまずNaOH溶液でエッチング処理を行い、水洗後HNO,溶液でデスマット処理を行い、更に水洗後HNO,溶液中で、交流電解を行うことで電気化学的粗面化処理を行い、水洗後、電気化学的粗面化処理で生じたスマットを除去するために、H,SO,溶液でデスマットを行い、水洗後、電気化学的相面化処理で生じたスマットを除去するために、H,SO,溶液でデスマットを行い、水洗後、電気化学的相面化処理で生じたスマットを除去するために、H,SO,溶液でデスマットを行い、水洗後、電気化学的相面化処理で生じたスマットを除去するために、H,SO,溶液でデスマットを行い、水洗乾燥した上で、SEM(走査型電子顕微鏡)を用いてビットを観察し、その均一性を評価した。なお、

8

各実施例、比較例について電解粗面化工程で与える電気量は、50c/dm²、100c/dm²、200c/dm²、200c/dm²、300c/dm²の4通りの条件で粗面化処理を行ってビットの生成状態を調べた。各実施例、比較例の一覧及び電気化学的粗面化ビットの均一性の評価結果を表1に示す。なお、表面から各深さ位置での合金組成*

*は、蛍光X線分析装置(理学電子製 RIX3000) と発光分析装置(島津製作所製 PDA-5500)を 併用して確認した。

【0021】 【表1】

表 1

| | 板表面からの深さとCu濃度(wt%) | | | 電気量(C/d m²) | | | |
|-------|--------------------|----------|--------|-------------|-----|-----|-----|
| | 0~1 µm | 1 ~ 2 µm | 2~3 μm | 5 0 | 100 | 200 | 300 |
| 実施例1 | 0. 017 | 0. 017 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実施例 2 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実施例3 | 0. 025 | 0.025 | 0.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実施例 4 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 比較例1 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | Δ× | × |
| 比較例 2 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0 | 0 | Δ× | × |
| 比較例3 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | × | × | × | × |

○ : 均一で丸いピットが生成△ : やや不均一だが許容内△×: 不均一で許容下限割れ

× : 非常に不均一

【0022】表1に示すように、本発明にかかる実施例では、電気化学的粗面化処理の電気量によらず極めて均一なビットを生成することができる。これに対して、Cu含有量が本発明の範囲内であっても、表層部とそれより深い領域とでCu濃度が変わらない比較例1及び比較例2では、電気量が大きくなるのに従ってビットが不均30一になっている。また、表層部とそれより深い領域とのCu濃度差が20ppm以上であっても(50ppm)、Cu含有量が本発明の範囲を越える比較例3では、全ての電気量でビットが不均一になっている。【0023】以上の実施例では、粗面化処理として、電

気化学的粗面化処理のみを行った例を示したが、本発明は上記の例には限定されず、例えば機械的粗面化処理や化学的粗面化処理を電気化学的粗面化処理と組み合わせても同様な効果が得られることは言うまでもない。 【0024】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、合金組成とともに、表層部とそれより深い領域における Cu 濃度の差を特定したことにより、電気化学的粗面化 処理における電解条件によらず常に均一なピットが形成され、印刷性能に優れた平版印刷版用支持体が得られる。